

VI Kongres Metrologii

Autor : Główny Urząd Miar

W dniach od 19 do 22 czerwca w Kielcach i w Sandomierzu odbędzie się VI Kongres Metrologii. To największa, cykliczna krajowa konferencja naukowa adresowana do szeroko pojętych środowisk metrologicznych. Obrady konferencji odbywają się co trzy lata i organizowane są przez kolejne ośrodki akademickie. W tym roku organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska. Główny Urząd Miar zaznaczy swój udział w obradach Kongresu w postaci specjalnej sesji naukowej i dwóch wykładów plenarnych.